

ELECMI, ICTS de Microscopía Electrónica, lanza un nuevo proceso de acceso abierto competitivo.

Las solicitudes exitosas dispondrán de acceso gratuito a la instalación.

La **ICTS ELECMI** (elecmi.es) renueva su compromiso con el sector I+D+i y con el sector empresarial. Lo hace poniendo en marcha una nueva forma de **solicitud de sus equipos singulares** (microscopios de transmisión electrónica de ultra alta resolución, *UHR-TEM*, microscopios de doble haz de iones y electrones, *(cryo)-Dual-Beams*, así como microscopias de sonda local, *JT-STM*). Instalaciones todas ellas de **última generación en análisis y caracterización de materiales**, que **podrán utilizarse de forma gratuita si su solicitud recibe una alta calificación científico-técnica**.

Entre las principales novedades del proceso de acceso abierto competitivo, destacan **la creación de un punto único de solicitud de acceso a los equipos singulares**, de fácil acceso y cumplimentación, y la posibilidad de **obtener tiempo de análisis sin coste alguno**.

Las propuestas recibidas, evaluadas en primer lugar por el personal de la instalación para comprobar su viabilidad técnico-científica, serán sometidas a un sistema de evaluación por pares y finalmente examinadas y priorizadas por un Comité de Acceso compuesto por una mayoría de expertos independientes, así como miembros de ELECMI. De todas las solicitudes enviadas, **las mejor valoradas** pasarán a disponer de un **tiempo de medición sin coste alguno**. El proceso será muy competitivo por lo que recomendamos preparar solicitudes con un alto nivel científico-técnico. En nuestra web (sección de protocolo de acceso) podrá encontrar recomendaciones para preparar una solicitud exitosa.

De esta forma, los centros de investigación públicos y privados podrán disponer de un acceso extremadamente valioso a los mejores equipos de caracterización de superficies y materiales a nivel europeo. Seguirá disponible también el acceso bajo demanda tanto para los equipos singulares como para todos los equipos complementarios de caracterización de ELECMI, ofreciendo así un amplio soporte a las exigencias industriales y científicas de los usuarios de ELECMI.

Los centros que integran actualmente ELECMI son: [el CNME \(Centro Nacional de Microscopía Electrónica\)](#) de la Universidad Complutense de Madrid; [el LMA \(Laboratorio de Microscopías Avanzadas\)](#) de la Universidad de Zaragoza; [la DME \(División de Microscopía Electrónica\)](#) de la Universidad de Cádiz y [la UMEAP \(Unidad de Microscopía Electrónica Aplicada a Materiales\)](#) de la Universidad de Barcelona.

La próxima convocatoria de acceso abierto competitivo abrirá el próximo 15 de marzo de 2023 y el plazo de recepción de solicitudes se extenderá hasta el 31 de marzo de 2023. La resolución está prevista para Mayo de 2023.

Toda la información está disponible en la web de ELECMI: <https://elecmi.es/protocolo-acceso-abierto-competitivo/>

En la sesión informativa del 3 de marzo de 2023 a las 12.00 horas la presidenta de ELECMI y directora del nodo LMA, Prof. Pilar Cea, presentará el nuevo proceso de acceso en la sala de conferencias del edificio I+D+i del Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza.